

Judul:

Pengaruh ion plasma pada lapisan tipis SrRuO₃ : metal-insulator transition (MIT)

Pengarang/Penulis:

Subjek:

Plasma engineering

Nomor Panggil:

MRS 1:1 (2013)

Penerbitan:

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)